【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【公開番号】特開2011-123076(P2011-123076A)
【公開日】平成23年6月23日(2011.6.23)
【年通号数】公開・登録公報2011-025
【出願番号】特願2010-277224(P2010-277224)
【国際特許分類】
Ｇ０１Ｎ　27/00　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｎ　27/00　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成23年7月5日(2011.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
前記ガスセンサ又は前記湿度センサを加熱するための機構を有する請求項１から８のいずれか１項記載の装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１１】
様々な加熱段階に対する前記ガス信号又は前記湿度信号の反応に基づいて温度信号を求めるように構成されている請求項１０記載の装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１５】
前記ガスセンサの前記ガス測定値又は前記湿度測定値の時間的変化が確定可能な閾値を上回るか否かを点検し、上回る場合、確定可能な待ち時間の経過後に初めて前記ガス測定値が考慮されるように、構成されている請求項１から１４のいずれか１つに記載の装置。